



DKZ/22/2010

Warszawa, dnia 28.05.2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołowego mikroskopu elektronowego SEM wraz z komputerem.

W związku z pytaniami:

- 1. Jakie typy struktur przyrządów półprzewodnikowych półprzewodników zamierzacie Państwo badać za pomocą stołowego mikroskopu skaningowego? Jaki jest zakres ich wielkości?*
- 2. Jakiego rodzaju struktury z emulsji fotolitograficznej zamierzacie Państwo badać za pomocą stołowego mikroskopu skaningowego i jaki jest zakres ich wielkości?*

uprzejmie informujemy, że:

Ad.1

Za pomocą stołowego mikroskopu elektronowego badane będą struktury metaliczne i półprzewodnikowe (otwory, paski, struktury typu „mesa”) o wymiarach $\geq 10\text{nm}$ (również ich przekroje poprzeczne), znajdujące się na próbkach o wymiarach podanych w pkt 10 załącznika nr 1 do SIWZ.

Ad.2

Za pomocą stołowego mikroskopu elektronowego badane będą wzory o wymiarach $\geq 10\text{nm}$ (otwory, paski, struktury typu „mesa”; również ich przekroje poprzeczne), wykonane z emulsji fotolitograficznej o grubości od 100nm do 100 μm , znajdujące się na próbkach o wymiarach podanych w pkt 10 załącznika nr 1 do SIWZ.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

Mgr Michał Urbański